

研究開発への
理解を深める

C-ENGINE 関西5大学合同企画



大学院生のための

企業見学会 参加者募集

日時 2018年 11月12日 (月) 13:30~15:30

場所 株式会社島津製作所 基盤技術研究所

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3丁目9-4

この見学会は産学協働イノベーション人材育成協議会(C-ENGINE)が実施するもので、IDMシステム登録者のみが参加できます。登録についての問合せは下記の連絡先まで
※参加者多数の場合には、定員に達した時点でお断りすることがございます。

締切 11/5

参加者は
IDMシステム
要登録

スケジュール(予定)

島津製作所基盤技術研究所 正面玄関内ロビー集合

- 13:00 受付開始
- 13:15 集合
- 13:30 ご挨拶
- 13:35 会社概要、研究所概要紹介
- 13:55 休憩
- 14:00 研究所見学
- 15:00 質疑応答
- 15:30 終了、解散

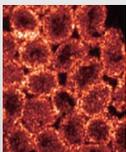


■基盤技術研究所

基盤技術研究所では、先進的な要素技術の開発や、その技術を応用した分析計測機器、医用機器、航空・産業機器の高機能化に関する研究などを行っています。



島津製作所の要素技術~次代を見据えた研究開発で新たな価値の追求。



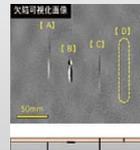
質量分析技術

質量分析技術の高性能化研究開発や、微小部の質量分析イメージングができる質量顕微鏡の研究開発



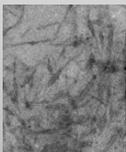
AIソリューション

分析・計測・診断・検査の高度化や自動化を支える技術として、AIを活用した信号処理・画像処理の研究開発



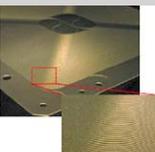
光計測技術

光の性質をライフサイエンスや産業計測などの分野に応用する新規デバイスや分析計測技術の研究開発



バイオ技術

産業化に向けた超大量の細胞培養に必要な技術として、培養デバイスや培養用材料などの研究開発



マイクロ・ナノシステム

MEMS技術を応用し、微量試料のサンプリングや分析を可能とする流体制御デバイス、分離・検出デバイス、これらを適用した高性能分析システムに関する研究開発



放射線技術

医療診断、非破壊検査、組成分析などに用いられる次世代X線源や、高コントラストなX線イメージング法、陽電子断層撮影法(PET)蛍光X線分析法などの研究開発

お申込みは webで

右のQRコードからWeb申込みをおこなってください。



島津製作所見学会応募フォーム

<https://goo.gl/forms/wgsEzX1vuNaj3yr12>